## Elektrotechnik 1

Pascal Frei (pfrei@student.ethz.ch)

16. Februar 2015

## Inhaltsverzeichnis

1	Glei	ichstromkreise Grundbegriffe			
	1.1	Grundbegriffe			
	1.2	Netzwerkanalyse			
		1.2.1	Reihenschaltung - Spannungs-		
			teiler	1	
		1.2.2	Parallelschaltung - Stromteiler	1	
		1.2.3	Reale Spannungsquelle	1	
		1.2.4	Reale Stromquellen	2	
		1.2.5	Äquivalente Quellen	2	
	1.3	Leistu	ingsanpassung (Reihenschaltung)	2	
		1.3.1	Wirkungsgrad	2	
2	Glei	chstro	mkreise - Netzwerkumformung		
			erkanalyse 2	2	
		2.0.2		2	
		2.0.3	Superpositionsprinzip I	2	
		2.0.4	Ersatzspannungsquelle (Thé-		
			venin)	2	
		2.0.5	Ersatzstromquelle (Norton)	2	
		2.0.6	Maschenstromverfahren	2	
		2.0.7	Knotenpotentialverfahren	2	
		2.0.8	Maschenstrom - vs. Knotenpo-		
			tentialverfahren	3	
3	Elek	ctrisch	e Felder	3	
		3.0.9	Kondensator	3	
	3.1		ente Vorgänge in RC-Netzwerken	3	
4	Mag	ınetisc	he Felder	3	
•	9	4.0.1	H-Feld in einer Ringkernspule	3	
		4.0.2	H-Feld in einer Zylinderspule .	3	
	4.1		rese	4	
			tivität	4	
		4.2.1	Ringkernspule	4	
		4.2.2	Energie in der Induktivität	4	
		4.2.3	Magnetischer Kreis mit Luftspalt	4	
		4.2.4	Magnetische Koppelung	5	
		4.2.5	Idealer Transformator	5	
	4.3		ente Vorgänge in RL-Netzwerken	6	
	1.5 Transferre vorganige in the receivement				

5	Zeitabhängige S	Ströme und S	Spannungen	6	1	Gleichstromkre
	E 0.4 D1	1 731		_		

5.0.1	Phase und Phasenverschiebung		
5.0.2	Zeitlicher Mittelwert des Betra-		
	ges = Gleichrichtwert		
5.0.3	Effektivwert		

- 5.1 Zeigerdiagramme . . . . . . . . . . . 5.2 Einfache Wechselstromnetzwerke . . . 5.2.1 Widerstand im Wechselstrom
  - kreis: . . . . . . . . . . . . . . . Induktivität im Wechselstromkreis: . . . . . . . . . . . . . . . .
  - 5.2.3 Kondensator im Wechselstromkreis . . . . . . . . . . . . . . . .
- 5.2.4 Reihen- und Parallelschaltung von Impedanzen . . . . . . . .
- 5.3.1 Induktivität und Reihendwiderstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  - Kondensator und Reihenwiderstand . . . . . . . . . . . . . . .
  - Frequenzkompensierter Span-5.3.4 Umwandlung von Reihen-
- und Parallelschaltung . . . . . 5.4 Leistung im Wechselstromkreis . . . .
- 5.4.1 Blindleistung: . . . . . . . . . . 8 5.4.2 Scheinleistung . . . . . . . . .
  - Leistungsanpassung . . . . . . 5.4.4 Blindleistungkompensation . .

## 6 Filter und Schwingkreise

- 6.0.5 Tiefpass Filter . . . . . . . . . . . 6.0.6 Hochpass Filter . . . . . . . .
- RLC-Serienschwingkreis . . . . 6.0.8 RLC-Parallelschwinkreis . . . .
- 6.1 Ersatzschaltbilder realer Bauelemente 6.1.1 Parasitäre Effekte bei Spulen .
  - 6.1.2 Parasitäre Effekte bei Kondensatoren . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Parasitäre Effekte bei Wider-
  - ständen . . . . . . . . . . . . . . Skin-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.5 Proximity Effekt . . . . . . . .
- 7 Halbleiter Bauelemente

## 7.0.6 Dotierung . . . . . . . . . . . 7.0.7 Ungesteurte Gleichrichter . . . 10 7.0.8 Bipolartransistor . . . . . . . . 10

- Thyristor . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.0.10 Feldeffekt(Unipoarer)-Transistor JFET . . . . . . . . . 10
- 7.0.11 MOSFET (=Metal-Oxid Halbleiter FET) . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.0.12 IGBT . . . . . . . . . . . . . . . . 10

## eise

## 1.1 Grundbegriffe

Spannung: (Richtungssinn: Positiv zu Negativ)

$$U = \frac{W}{Q}$$
  $[U] = \frac{J}{C} = \text{Volt} = V$ 

Stromdichte:

$$J = \frac{I}{A}$$

Ohmscher Widerstand:

$$R = \frac{U}{I} = \rho \frac{1}{A}$$

**Elektr. Leitwert:** 

$$G = \frac{1}{R}$$
  $[G] = \frac{A}{V} = \text{Siemens} = S$ 

Spez. Widerstand:

$$\rho(T) = \rho_{20^{\circ}C} [1 + \alpha (T - 20^{\circ}C)]$$

Leitfähigkeit:

$$\kappa = \frac{1}{\rho} \qquad [\kappa] = \frac{S}{m}$$

Leistung und Energie:

$$W = UQ = UIt \rightarrow P = \frac{W}{t} = UI = \frac{U^2}{R} = I^2R$$

## 1.2 Netzwerkanalyse

Zweipol: Bauelemente oder Teilsysteme mit 2 Anschlussklemmen.

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^{n} U_k = 0$$

1.2.1 Reihenschaltung - Spannungsteiler

$$U = U_1 + U_2 + \dots = R_1 I + R_2 I + \dots = R_g I$$

$$R_g = \sum_{k=1}^n R_k$$



$$U_{1} = R_{1}I, \ U_{2} = R_{2}I \rightarrow \frac{U_{1}}{U_{2}} = \frac{R_{1}}{R_{2}}$$

$$U = U_{1} + U_{2} = (R_{1} + R_{2})I \rightarrow \frac{U_{2}}{U} = \frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}}$$

$$\boxed{\frac{U_{i}}{U} = \frac{R_{i}}{R_{g}}}$$

Brückenschaltung:

$$\begin{array}{c|c} R_2 & U_2 & R_4 & U_4 \\ \hline & & & & \\ R_1 & U_4 & & & \\ \hline & & & & & \\ R_2 & & & & & \\ \hline \end{array}$$

$$U_A = U_1 - U_3 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4}\right)U$$

1.2.2 Parallelschaltung - Stromteiler

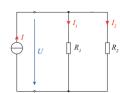
$$I = I_1 + I_2 + \dots = \frac{U}{R_g}$$

$$\frac{1}{R_g} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$
 bzw.  $G_g = \sum_{k=1}^n G_k$ 

$$R_{\rm g} = rac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
 Bsp. für 2 Widerstände

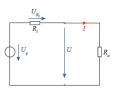
$$R_g = \frac{R_1}{n}$$
 P-Schalt. von n gleichen Widerst.

$$\left| \begin{array}{c} I_i \\ \overline{I} = \frac{G_i}{G_g} = \frac{R_g}{R_i} \end{array} \right|$$
 Parall.schalt. für Teilstrom



$$I_1 = \frac{U}{R_1}, \quad I_2 = \frac{U}{R_2} \rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$$

1.2.3 Reale Spannungsquelle



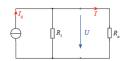
• Bild: Ideale Spannungsquelle + Innenwiderst.

- Spannung *U*: Klemmenspannung (Unbelastet: *I* = 0, *U* = *U*<sub>q</sub>)
- Spannung *U<sub>q</sub>*: Quellen-/Leerlaufspannung
- Strom *I<sub>k II</sub>*: Kurzschluss-Strom für

$$R_a = 0 \rightarrow U_q = R_i I_{k,U}$$

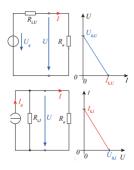
- Ideale Spannungsquelle:  $R_i = 0$ , Konstantspannungsquelle
- lineare Quelle:  $U_q$ ,  $R_i$  sind unabhängig vom Strom I

## 1.2.4 Reale Stromguellen



- Ideale Stromquelle: unabhängig von  $R_a$  liefert sie konstanter Strom  $I_q$
- Ideale Stromquelle:  $U = I_a R_a$
- Klemmspannung:  $U = IR_a$
- Leerlauf:  $R_a \to \infty$ ,  $U_{0,I} = I_q R_i$

#### 1.2.5 Äquivalente Quellen



## Spannungsquelle Stromquelle

$$\begin{array}{ll} U_{0,II} = U_q & U_{0,I} = I_q R_{i,I} \rightarrow U_q = I_q R_{i,i} \\ I_{k,II} = U_q / R_{i,II} & I_{k,I} = I_q \rightarrow I_q = U_q / R_{i,II} \end{array}$$

Äquivalente Strom- und Spannungsquellen haben den gleichen Innenwiderstand. Beide Quellen haben die gleiche Leistung, aber im Allgemeinen weisen sie unterschiedliche innere Verluste auf.

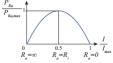
# 1.3 Leistungsanpassung (Reihenschaltung)

maximale Leistungsabgabe an Widerstand  $R_a$ :

$$P_{R_a} = UI = I^2 R_a = \left(\frac{U_q}{R_i + R_a}\right)^2 R_a$$

$$\frac{dP_{R_a}}{dR_a} = U_q^2 \frac{d}{dR_a} \frac{R_a}{(R_i + R_a)^2} = U_q^2 \frac{R_i - R_a}{(R_i + R_a)^3} = 0$$

$$R_i = R_a \qquad P_{R_{a,max}} = \frac{U_q^2}{4R_i} = \frac{U_q^2}{4R_a}$$



## 1.3.1 Wirkungsgrad

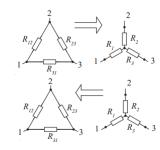
Wirkungsgrad = Verhältnis von nutzbarer Leistung  $P_{Ra}$  zur zugeführten Leistung  $P_{G^{ex}}$ :

$$\boxed{ \eta = \frac{P_{Ra}}{P_{Ges}} = \frac{P_{Nutzbar}}{P_{Zugefuehrt}} \leqslant 1}$$

$$P_{Ges} - P_{Ra}$$
 Verlustleistung 
$$\eta = \frac{P_{elektr}}{P_{mech}}$$
 Generator

## 2 Gleichstromkreise -Netzwerkumformung und Netzwerkanalyse 2

## 2.0.2 Stern-Dreieck-Umwandlung

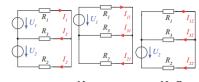


$$\begin{split} R_1 &= \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \qquad R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1R_2}{R_3} \\ R_2 &= \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \qquad R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2R_3}{R_1} \\ R_3 &= \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \qquad R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3R_1}{R_2} \end{split}$$

## 2.0.3 Superpositionsprinzip I

Enthält eine Schaltung mehrere Quellen, so können Ströme und Spannungen durch Überlagerung von Teillösungen berechnet werden. Das Superpositionsprinzip gilt nur für Netzwerke mit Komponenten, die lineares Verhalten aufweisen. Zur Berechnung von Teillösungen wird jeweils nur eine Quelle betrachtet:

- Spannungsquellen werden durch einen Kurzschluss ersetzt
- Stromquellen werden durch einen Leerlauf/Unterbrechung ersetzt



$$I_1 = I_{11} + I_{12} = \frac{U_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} + \frac{U_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

## 2.0.4 Ersatzspannungsquelle (Thévenin)

Eine Schaltung, die nur an 2 Punkten elektrisch zugänglich ist oder nur von 2 Punkten aus betrachtet wird, ist ein **Zweipol**. Jeder Zweipol lässt sich durch eine Spannungsquelle und einen Widerstand in Reihenschaltung nachbilden. Diese Reihenschaltung nennt man **Ersatzspannungsquelle**.

Eine Thevenin Ersatzschaltung ist über 2 Grössen definiert:

- Kurschlussspannung:  $V_{Th}$
- Ersatzwiderstand: R<sub>Th</sub> (Zur Bestimmung: Alle Stromquellen werden durch Leerläufe, bzw. alle Spannungsquellen durch Kurzschlüsse ersetzt)

## 2.0.5 Ersatzstromquelle (Norton)

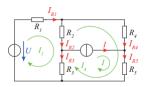
Ersatzstromquelle: Stromquelle mit Parallelwiderstand als Ersatzstromquelle (Norton Theorem).

#### 2.0.6 Maschenstromverfahren

Alle Maschen, in deren Inneren sich keine Zweige befinden, bezeichnet man als Elementarmaschen E.

- Ersetze Stromquellen durch einen Leerlauf. Die beiden Elementarmaschen, die die Stromquellen enthielten, werden zu einer neuen Elementarmasche zusammengefasst.
- Weise jeder Elementarmasche einen Maschenstrom im Umlaufsinn zu

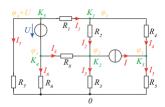
- Füge Stromquelle wider ein. Ergänze zusätzliche Maschenströme, die jeweils nur über eine Stromquelle fliessen. Maschenstrom = Strom durch Stromquelle
- Der Spannungsabfall über R ist gleich R mal der Summe aller Maschenströme durch R. Stelle für jede Elementarmasche die Maschengleichung auf.



## 2.0.7 Knotenpotentialverfahren

Das Potential  $\varphi$  eines Knotens ist die Spannung, die der betreffende Knoten gegenüber einem beliebig wählbaren Bezugspunkt oder Bezugsknoten hat.

- ullet Wähle Bezugsknoten  $K_0$
- ullet Ersetze die beiden Punkte, die über eine ideale Spannungsquelle  $U_\mu$  verbunden sind, durch einen Kurzschluss
- Weise jedem der verbleibenden Knoten ausser dem Bezugsknoten ein eigenes Potential  $\varphi_v$  zu.
- Trenne den virtuellen zur Spannungsquelle  $U_{\mu}$  gehörigen Kurzschluss mit Potential  $\varphi_{\mu}$  und weise dem neuen dabei entstehenden Knoten am positiven Ende der Spannungsquelle das abhängige Potential  $\varphi_{\mu} + U_{\nu}$  zu.
- Stelle für alle Knoten mit unabhängigem Potential  $\varphi_v$  die Knotengleichung auf. Für einen Knoten, der mit einer Spannungsquelle verbunden ist, wird dabei die Knotengleichung für die Hüllfläche über die beiden Knoten, die zur Spannungsquelle gehören, aufgestellt.



## 2.0.8 Maschenstrom - vs. Knotenpotentialverfahren

• Maschenstrom: Stromguellen müssen gesondert behandelt werden. Man muss insgesamt  $N_M$ unabh. Gleichungen aufstellen:

$$N_M = z - k + 1,$$

z = Zahl der Zweige, k = Zahl der Knoten desebenen Netzwerkes mit reduziertem Set an Elementarmaschen.

• Knotenpotential: Spannungsquellen werden gesondert behandelt. Man muss  $N_K$  Gleichungen aufstellen

$$N_K = k - 1$$

k = Zahl der Knoten nach Ersetzen der Spannungsquellen durch virtuelle Kurzschlüsse; der Bezugsknoten wird mitgezählt.

Beim Knotenpotentialverfahren benötigt man folglich bei stark vermaschten Netzen (Netze die zwischen den verschiedenen Knoten viele Zweige/Verbindungen haben) weniger unabhängige Gleichungen als beim Maschenverfahren.

## 3 Elektrische Felder

#### 3.0.9 Kondensator

Die einzelnen Platten des Kondensators werden Elektroden genannt.

$$Q = C U$$
,  $[C] = \frac{As}{V} = \text{Farad} = F$ 

Für die Bewegung der Ladung aufgewendete Energie (s= Abstand zwischen Platten):

$$W = F s = Q E s$$
  $E = \frac{U}{s}$   $[E] = \frac{N}{As} = \frac{V}{m}$ 

$$U = \int_1^2 \vec{E} \, d\vec{s}$$

Influenz: leitende Platten in Kondensator: Die Ladungstrennung erfolgt solange, bis das Innere der Platten feldfrei ist (keine treibende Kraft zur Ladungstrennung).

$$\Psi = \int \int_A \varepsilon_0 \, \vec{E} \, d\vec{A} \qquad \text{Elektrischer Fluss}$$

$$Q = \iint_{\text{Hüllfläche A}} \varepsilon_0 \vec{E} d\vec{A}$$

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{s}$$

$$C = \sum_{i=1}^{n} C_k \quad \textbf{Parallelschaltung}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_k}$$
 Serieschaltung

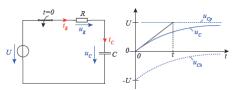
$$E_i = \frac{E}{\varepsilon_r}$$
 Dielektrikum

$$C_D = \frac{Q}{U_D} = \frac{Q}{U/\varepsilon_r} \rightarrow C_D = \varepsilon_r C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{s}$$

Energie im Kondensator

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = W$$

## 3.1 Transiente Vorgänge in **RC-Netzwerken**



$$dq = i_C dt = C u_C \rightarrow i_C = C \frac{du_C}{dt} (= i_R)$$

$$u_r + u_C = U \rightarrow Ri_r + u_c = U$$

$$\rightarrow RC \frac{du_C}{dt} + u_c = U$$

$$u_C(t) = u_{Ch}(t) + u_{Cp}(t)$$

Endzustand erreicht wenn:

$$u_C(t) = U \quad u_R(t) = 0$$
  
 $\rightarrow i_R(t) = i_C(t) = 0 \rightarrow u_{Cp}(t) = U$ 

Ansatz:  $u_{Ch} = ke^{pt}$ , Randbedingungen...

$$\rightarrow u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\overset{\text{all gemein}}{\longleftrightarrow} u_C(t) = u_c(\infty) - [u_C(\infty) - u_C(0)]e^{-\frac{t - t_0}{RC}}$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad \leftrightarrow \quad u_C = \frac{1}{C} \int i_c \partial t$$

Der Strom  $i_C = i_R$  ist proportional zur Span- **Durchflutungsgesetz:** nungsdifferenz zwischen Quellenspannung U und Kondensatorspannung. Für die Ermittlung des Endwertes der Kondensatorspannung im stationären Zustand kann man den Kondensator durch einen Leerlauf ersetzen; die an den Klemmen sich einstellende Spannung ist gleich dem Endwert. Bemerkung:  $i_C$  kann springen,  $u_c$  nicht.

Bei Schaltvorgängen verhalten sich Kapazitäten wie folgt:

O		
Schaltzeitpunkt	t = 0	Kurzschluss
Eingeschw. Zustand	$t \to \infty$	Leerlauf
hohe Frequenz	$f \to \infty$	Kurzschluss
Gleichstrom	$f \rightarrow 0$	Leerlauf

## 4 Magnetische Felder

Ursache für das magnetische Feld ist die Bewegung elektrischer Ladung.

Wenn in 2 parallelen Leitern der Strom in die gleiche Richtung fliesst, ziehen sie sich an, in Gegenrichtung stossen sie sich ab. Leiter, nicht senkrecht zu Feldlinien (B = magnetische Flussdichte = Feldlinien pro Flächeneinheit):

$$F = B I l \sin(\alpha)$$

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$
  $[B] = \frac{N}{Am} = \frac{Vs}{m^2} = Tesla = T$ 

## Magnetischer Fluss

$$\Phi = \iint_{A} \vec{B} \, d\vec{A}, [\Phi] = Vs = Weber = Wb$$

$$\iint_{A} = \vec{B} \, d\vec{A} = 0 \qquad \text{geschlossene Hüllfläche}$$

## Magnetische Feldstärke

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

$$\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1, \mu_0 = 4\pi 10^{-7} \frac{V s}{A m}$$

B ist somit materialabhängig, die magnetische Feldstärke nicht:

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

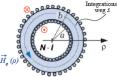
magnetische Feldstärke entlang eines Kreisumfanges:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

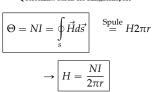
$$\oint \vec{H} \, d\vec{s} = \Theta = \sum_{k=1}^{n} I_k = \iint_A \vec{J} \, d\vec{A}$$

Das Integral über die magnetische Feldstärke H entlang eines geschlossenen Weges s, ist gleich der Summe der vom Weg s umschlossenen Ströme  $I_k$ . (Achtung Vorzeichen) Die Summe der umschlossenen Ströme wird Durchflutung genannt.

## 4.0.1 H-Feld in einer Ringkernspule



Querschnitt durch die Ringkernspule

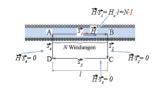


Für das Feld innerhalb und ausserhalb gilt:

$$\Theta = 0 = \oint_{S} \vec{H} d\vec{s} = H2\pi r \rightarrow H = 0$$
 innerhalb

$$\Theta = NI - NI = \oint_{S} \vec{H} d\vec{s} = H2\pi r \rightarrow H = 0$$
 ausserhalb

## 4.0.2 H-Feld in einer Zylinderspule



$$NI = \underbrace{\vec{H_1} \vec{s_1}}_{H_{xl}} + \underbrace{\vec{H_2} \vec{s_2}}_{=0} + \underbrace{\vec{H_3} \vec{s_3}}_{=0} + \underbrace{\vec{H_4} \vec{s_4}}_{=0} = H_x I$$

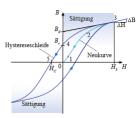
$$\rightarrow \boxed{H_x = \frac{NI}{l}}$$

→ Stromdurchflossene Zylinderspule hat nach aussen gleiche Magnetische Eigenschaften wie Stabmagnet.

Materie im Magnet: Breitet sich eine Magnetfeld in 4.2.1 Ringkernspule Materie aus, so hat die magnetische Eigenschaft des Stoffes Einfluss auf die Stärke des Feldes. Die Flussdichte weist also bei gleicher Feldstärke H nicht den gleichen Wert auf wie in Vakuum.  $B = \mu_0 \mu_r H$ 

- Diamagnetische Stoffe:  $\mu_r < 1 \rightarrow$  schwächen äusseres Magnetfeld leicht ab, werden von Magneten leicht abgestossen
- Paramagnetische Stoffe:  $\mu_r > 1 \rightarrow \text{verstärken}$ äusseres Magnetfeld leicht, werden von Magneten schwach angezogen
- Ferromagnetische Stoffe:  $\mu_r >> 1 \rightarrow \text{verstärken}$ äusseres Magnetfeld stark, einheitliche Ausrichtung der Dipole (Weisssche Bezirke)

## 4.1 Hysterese

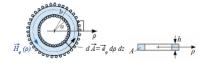


- H = 0:  $B_r$  bleibt: Remanenz-Flussdichte
- B = 0:  $H_C$  = Koerzitivfeldstärke
- $T > T_{Curie} : \mu_r \approx 1$  ferr.magn. Eigensch. gehen verloren
- $H > H_3$ :  $\Delta B/\Delta H = \mu_0$  = Steigung
- H = 0:  $B_S = S$ ättigungsflussdichte
- Schmale Schleife = magn. weich
- Breite Schleife = magn. hart
- Fläche ∝ Verlusten für Umlauf der Hysterelinie

## 4.2 Induktivität

Induktivität = Verhältnis des gesamten magnetischen Flusses Ψ zu dem Strom der den Fluss verursacht:

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I}$$
,  $[L] = 1Vs/A = Henry = H$ 



$$\Phi_{A} = \iint_{A} \vec{B} \, d\vec{A} = \mu_{r} \mu_{0} \frac{NI}{2\pi} \int_{a}^{b} \frac{h}{\rho} d\rho = \mu_{r} \mu_{0} \frac{NIh}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\Psi = N\Phi_{A}$$

Der Fluss ausserhalb des Kernes wird vernachlässigt.

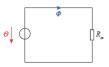
$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = \mu_r \mu_0 N^2 \frac{h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

Für dünne Ringkernspulen,  $a \approx b$  ist die Flussdichte durch die Fläche A appr. konstant. Der Fluss kann mit der mittleren Weglänge l abgeschätzt werden (beachte analoge Struktur zur Berechnung des Widerstandes eines Leiters):

$$\Phi = BA = \mu HA = \frac{NI}{R_m} = \mu \frac{NI}{l} A \rightarrow NI = \Phi \frac{l}{\mu A}$$

$$R_m = rac{1}{\mu A} \sum_{\Phi = rac{NI}{R_m}}^{L = rac{N\Phi}{I}} rac{N^2}{L}$$
 magn. Widerstand/Reluktanz

Ohm-Gesetz: magn. Kreis



Bewegte Leiter im Magnetfeld



Lorentzkraft vs. Coulombkraft:

$$\vec{F}_m = Q\vec{v} \times \vec{B} \leftrightarrow \vec{F}_C = Q\vec{E}$$

Kräftegleichgewicht, wenn  $|\vec{F}_C| = |\vec{F}_m|$ :

$$ec{ec{E}}_i = ec{v} imes ec{B}$$
 Induzierte Feldstärke

$$U_{ind} = El_{12}$$
 Induzierte Spannung



$$u = Bl \frac{ds}{dt} \to d\Phi = B \, l \, ds$$

Wicklung mit N Windungen:

$$u = N \frac{d\Phi}{dt} (= -u_i)$$

Selbstinduktion Die Flussänderung führt zu einer Spannungsinduktion. Für einen idealen Leiter ( $R \rightarrow$ 0) ist die induzierte Spannung gleich der an der Spule anliegenden Spannung u:

$$u = N \frac{d\Phi}{dt}$$

Für eine Spule mit linearem Kernmaterial (z.B. Luft) ist der Strom i und der verkettete Fluss  $N\Phi$  über die Induktivität *L* verknüpft. Damit folgt:

Spannungs- und Stromgleichungen für Induktivität:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \quad \leftrightarrow i_L = \frac{1}{L} \cdot \int u_L dt$$

L = konstante Induktivität der Spule.

$$u_{ges} = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} L_k \frac{di}{dt} = L_{ges} \frac{di}{dt}$$

$$\rightarrow L_{ges} = \sum_{k=1}^{n} L_k \qquad \text{Reihenschaltung}$$

$$\frac{d}{dt}i_{ges} = \frac{d}{dt}\sum_{k=1}^{n}i_k = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{L_k}u = \frac{1}{L_{ges}}u$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{L_k}} \quad \text{Parallels chaltung}$$

Induktivitätsverhalten:

Hohe Frequenzen	$f \to \infty$	Leerlauf
Gleichstrom	f = 0	Kurzschluss
Schaltzeitpunkt	t = 0	Leerlauf
Eingeschwungen	$t \to \infty$	Kurschluss

## 4.2.2 Energie in der Induktivität

$$dW = uidt = L\frac{di}{dt}idt = Lidi$$

im Magnetfeld gespeicherte Energie W:

$$W = L \int_0^I i \, di \to \boxed{W = \frac{1}{2}LI^2}$$

Alternativ:

$$dW = uidt = N \frac{d\Phi}{dt} idt = Hld(BA) = HlAdB$$

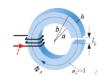
$$W = V \int_0^B H \, dB \to w_M = \frac{W}{V} = \int_0^B H dB$$

$$\stackrel{\text{konst. Perm.}}{\to} w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

Die Induktivität hängt von der Permeabilität  $\mu$  des Kernmaterials ab. Mit wachsender Durchflutung NI steigt die Feldstärke im Kern und sobald die Flussdichte B in den Bereich der Sättigung kommt, nimmt μ stark und nichtlinear ab. Somit nimmt auch der Induktivitätswert ab, d.h. L wird abhängig vom Strom.

## 4.2.3 Magnetischer Kreis mit Luftspalt

(Ziel: Luftspalt verhindert, dass Induktivitätswert L vom Strom abhängt)



Um konstante Induktivitäten für hohe Durchflutungswerte zu erhalten, fügt man einen Luftspalt der Länge l<sub>L</sub> in den Kern. Die Berechnung der sich ergebenden Induktivität erfolgt mit dem Ohmschen Gesetz des magnetischen Kreises. Es folgt die Ersatzschaltung:



$$\underbrace{\Theta}_{\text{Durchflutung}} = (R_{mK} + R_{mL})\Phi_A = R_m\Phi_A$$

Mittlere Länge  $l_m \approx \frac{2\pi(a+b)}{2} - l_L$  und Querschnittsfläche A = (b-a)h :

$$R_{mK} = \frac{l_m}{\mu_0 \mu_r A}$$

Die Berechnung des magnetischen Widerstandes des 4.2.4 Magnetische Koppelung Luftspalts ist nur in Sonderfällen und unter vereinfachten Annahmen möglich, da sich das Magnetfeld im umgebenden Luftraum ausdehnt (schwere Berechnung von wirksamer Querschnittsfläche  $A_W$ ).

$$R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 A} \quad \text{kleine Lufspaltlänge } l_L$$

## Ohmsches Gesetz für magnetische Kreise

$$\Theta = NI = \left(\frac{l_M}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{l_L}{\mu_0 A}\right) \Phi_A$$

$$\rightarrow \Phi_A = \frac{\Theta}{R_m} = NI \frac{\mu_r \mu_0 A}{l_m + l_L \mu_r} = NI \frac{1}{R_{mL} + R_{mK}}$$

Annahme: Alle N Windungen umfassen den gesamten Fluss  $\Phi_A$ 

$$\int_{-\infty}^{\mu_r \to \infty} L \approx N^2 \frac{\mu_0 A}{l_L} = \frac{N^2}{R_{mL}}$$

Der Induktivitätswert kann mittels l<sub>I</sub> genau eingestellt werden und Materialtoleranzen können näherungsweise vernachlässigt werden.

$$L = N^{2} \frac{\mu_{r} \mu_{0} A}{l_{m} + l_{L} \mu_{r}} = \boxed{\frac{1}{R_{m}} N^{2} = A_{L} N^{2} = L}$$
$$N = \sqrt{L \frac{l_{m} + l_{L} \mu_{r}}{\mu_{r} \mu_{0} A}}$$

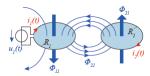
Der magnetische Widerstand  $R_m$  resp.  $A_L$  hängt nur von der Geometrie des Kerns / Material / evt. vorhandenen Luftspalt ab. Der Zusammenhang gilt auch für Kerne ohne Luftspalt, d.h.  $l_L = 0$ .

Die Flussdichte B soll für den maximal auftretenden Strom *I* deutlich unterhalb der Sättigungsflussdichte bleiben.

$$B = \frac{\Phi_A}{A} = \frac{\Psi}{NA} = \frac{LI}{NA} = I\sqrt{\frac{L}{A}} \frac{\mu_r \mu_0}{l_m + l_L \mu_r}$$

Daraus folgt, dass für gegebene Induktivität und Maximalstrom die Flussdichte mit steigender Luftspaltlänge abnimmt.





Befindet sich in der Nähe einer stromführenden Spule 1 eine Spule 2, so verläuft ein Teil des magnetischen Flusses  $\Phi_{11}$  auch durch Spule 2 ( $\Phi_{21}$ ). Man sagt die Spulen sind magnetisch gekoppelt. Ändert sich der durch Spule 1 fliessende Strom, wird neben der Selbstinduktion auch in Spule 2 eine Spannung  $u_2$  induziert (Gegenseitige Induktion).

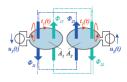
$$u_2 = N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$L_{12} = L_{21} = M$$
 Gegeninduktivität

Das Verhältnis des Flusses durch beide Schleifen Φ<sub>21</sub> zum Gesamtfluss  $\Phi_{11}$  durch die Spule 1 wird als Koppelfaktor bezeichnet:

$$k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}} \quad \left( k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} \right)$$

Mit dem Induktionsgesetz/Ohmschen Gesetz für magnetische Kreise ergibt sich:



$$u_1 = N_1 \frac{d}{dt} (\Phi_{11} - \Phi_{12}) = L_{11} \frac{di_1}{dt} - L_{12} \frac{di_2}{dt}$$
$$u_2 = N_2 \frac{d}{dt} (-\Phi_{21} + \Phi_{22}) = -L_{21} \frac{di_1}{dt} + L_{22} \frac{di_2}{dt}$$

$$\stackrel{Gegenind.}{\to} k_{21} = \Phi_{21}/\Phi_{11} = M/L_{11} \quad k_{12} = ... = M/L_{22}$$

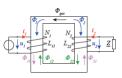
Gesamtfluss  $\Phi_{\text{ges}} = \Phi_{11} - \Phi_{12} = \Phi_{21} - \Phi_{22}$  , Annahme:  $\Phi_{11} = \Phi_{21} \text{ und } \Phi_{22} = \Phi_{12}$ :

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi_{ges}}{dt}, u_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{ges}}{dt} \rightarrow \boxed{u_2 = -\frac{N_2}{N_1} u_1}$$

Das negative Vorzeichen ergibt sich aufgrund der gewählten Zählrichtung von  $u_2$ .

#### 4.2.5 Idealer Transformator

Wicklungen mit Windungszahlen  $N_1$  und  $N_2$  sind auf gemeinsamen Kern. Annahmen:  $\mu_r \to \infty$ , Widerstände der Wicklungen  $\rightarrow$  0, Hystereseverluste  $\rightarrow$  0. Der gesamte von Wicklung 1 erzeugte Fluss  $\Phi_1$ fliesst durch Wicklung 2



$$\Theta = N_1 i_1 - N_2 i_2 = R_m \Phi_{ges} = \frac{l}{\mu A} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

$$\stackrel{\mu_r \to \infty \to R_m \to 0}{=} 0 \to N_1 i_1 = N_2 i_2 \to \left[ \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \right]$$

Die Wicklung, die mit der Leistung liefernden Quelle verbunden ist, ist die Primärwicklung, die andere ist die Sekundärwicklung.

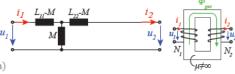
Der ideale Transformator ist verlustlos und speichert keine Energie, d.h. es wird nur Energie von der Primär- zur Sekundärwicklung übertragen.

Bezugsrichtung: Wählt man die Bezugsrichtungen i<sub>1</sub> und i2 so, dass ein Strom auf den Punkt zu- und ein Strom vom Punkt wegfliesst, gilt:  $i_1/i_2 = N_2/N_1$ . Wählt man die Bezugsrichtung für  $u_1$  und  $u_2$  so, dass beide beim Punkt starten oder beide dort enden, dann gilt:  $u_1/u_2 = N_1/N_2$ .

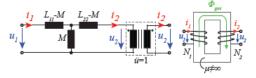
## Ersatzschaltbild für Transformatoren(verlustfreier Übertrager)

$$u_1 = L_{11} \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = (L_{11} - M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{d(i_1 - i_2)}{dt}$$

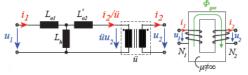
$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} - L_{22} \frac{di_2}{dt} = M \frac{d}{dt} (i_1 - i_2) - (L_{22} - M) \frac{di_2}{dt}$$



Um das elektrische Verhalten und die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite abzubilden, braucht es folgendes Ersatzschaltbild mit zusätzlichem idealen Transformator mit Spannungsübersetzungsverhältnis ü=1 (unabhängig von  $N_1$  und  $N_2$ ). :

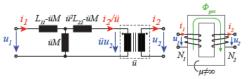


Das Übersetzungsverhältnis ü des idealen Trafos kann beliebig gewählt werden. Damit das ESB mit ü ≠ 1 immer noch das Verhalten des ursprünglichen Trafos beschreibt, müssen neue Bauteilwerte eingeführt werden ( $L_{\sigma 1}$  = primärseitige Streuinduktivität,  $L_{\sigma 2}$  = sekundärseitige Streuinduktivität (auf Primärseite bezogen),  $L_h$  = Hauptinduktivität.



Durch Koeffizientenvergleich der Maschengleichungen für obige Abbildungen ergibt sich:

$$L_h = \ddot{\mathbf{u}}M, L_{\sigma 1} = L_{11} - \ddot{\mathbf{u}}M, L_{\sigma 2} = \ddot{\mathbf{u}}^2 L_{22} - \ddot{\mathbf{u}}M$$



Der Koppelfaktor k ergibt sich aus den Koppelfaktoren  $k_{12}$  und  $k_{21}$ :

$$k = \pm \sqrt{k_{12}k_{21}} = M/\sqrt{L_{11}L_{22}}, \quad |K| \le 1$$

Streuung : (grosse Streuung → geringe Kopplung, d.h. nur ein kleiner Teil des Flusses durch Wicklung 1 fliesst auch durch Wicklung 2 und umgekehrt → lose gekoppelten Übertrager (≠ fest gekoppelter Übertra-

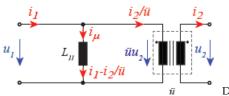
$$\sigma = 1 - k^2$$
,  $0 \le \sigma \le 1$ 

Folgerung durch Annahme: $L = A_I N^2$ , beide Wicklungen auf gleichem Kern:

$$\frac{L_{11}}{L_{22}} = \frac{N_1^2 A_L}{N_2^2 A_L} \rightarrow \ddot{\mathbf{u}} = \frac{M}{L_{22}} = k \sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}} = k \frac{N_1}{N_2}$$

verlustloser, streufreier Übertrager:  $\sigma = 0 \rightarrow |k| =$ 1 → Spannungsübersetzungsverhältnis ü:

$$\ddot{\mathbf{u}} = \sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{verlustlos, streufrei}$$



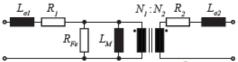
Primärstrom (aus obiger Abbildung) setzt sich zu-

sammen aus:

$$i_1 = i_2 \frac{N_2}{N_1} + i_\mu \quad i_\mu = \frac{1}{L_M} \int u_1 dt$$

i, ist der Magnetisierungsstrom; er ist notwendig für den Aufbau des Flusses  $\Phi_{11}$ . Für magnetisch unendlich gut leitendes Kernmaterial  $\mu_r \to \infty$  wird  $L_{11}$ ebenfalls unendlich und der Magnetisierungsstrom verschwindet.

Nun werden Wicklungsverluste  $(R_1, R_2, ab$ hängig von Frequenz wegen zusätzlichen Verlusten durch Wirbelströme) und Ummagnetisierungsverluste im Kern berücksichtigt ( $R_{Fe}$ . Kernverluste hängen stark von den nichtlinearen Eigenschaften (Temperatur, Frequenz, maximale Flussdichte) des Kernmaterials ab.



Streuinduktivität (stark abhängig vom geometrischen Aufbau des Trafos)

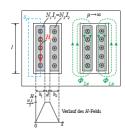
 $L_{\sigma}$  wird mit Hilfe der Energie im Magnetfeld berechnet, die gleich der in  $L_{\sigma}$  gespeicherte Energie sein muss. Verlauf des Magnetfeldes notwendig:

$$\oint\limits_{s_1} \vec{H} d\vec{s_1} = H_1 l = N_1 I_1 \frac{x}{h_1} \quad \text{mit } H = 0 \text{ im Kern}$$

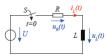
$$w_{m} = \frac{1}{2}\mu H^{2}$$
 
$$\to W = \int w_{m}dV = \frac{\mu_{0}}{2} \int_{0}^{h_{1}+d+h_{2}} H^{2}l \, l_{W}dx = \frac{L_{\sigma}I_{1}^{2}}{2}$$

Auf die Primärseite bezogene Streuinduktivität  $L_{\sigma}$ :

$$L_{\sigma}=\mu_0 N_1^2 \frac{l_w}{l} \left(\frac{h_1}{3}+d+\frac{h_2}{3}\right) \approx 2 L_{\sigma 1} \approx 2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 L_{\sigma 2}$$



## 4.3 Transiente Vorgänge in **RL-Netzwerken**



$$U = u_R(t) + u_L(t) = Ri_L(t) + L\frac{di_L(t)}{dt}$$
$$i_L(t) = i_{Lh}(t) + i_{Lp}(t), \quad i_L(t = 0) = 0$$

$$\stackrel{di_{Lp}(t)/dt=0}{\rightarrow} 0 = Ri_{Lh}(t) + L\frac{d}{dt}i_{Lh}(t) \rightarrow \text{homogene DGL}$$

$$\rightarrow U = Ri_{Lp}(t) + L\frac{d}{dt}i_{Lp}(t) \rightarrow i_{Lp} = \frac{U}{R}$$

Den Endwert des Induktivitätsstroms ergibt sich, wenn mann die Induktivität (gedanklich) kurschliesst; der sich für diesen Fall einstellenden Induktivitätsstrom ist gleich dem Endwert.

Ansatz:  $i_{I,h}(t) = ke^{pt}$ 

$$0 = Rke^{pt} + Lpke^{pt} \rightarrow p = -\frac{R}{L}, \quad L/R = \tau = \text{Zeitkonstante} \quad u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}, \ i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t)dt, \quad \text{Indukt.}$$

$$\rightarrow i_L(t) = \frac{U}{R} + ke^{-\frac{R}{L}t} = \frac{U}{R} + ke^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$i_L(t=0) = 0 = \frac{U}{R} + k \rightarrow k = -\frac{U}{R}$$

Für beliebiges R-L-Netzwerk mit max. 1 Induktivität und mind. 1 Widerstand gilt:

$$i_L(t) = i_L(\infty) - [i_L(\infty) - i_L(0)]e^{-\frac{t - t_0}{L/R_{eff}}}$$

$$V_L = R_{eff}[I_L(t \to \infty) - I_L(t = 0)]e^{-\frac{t - t_0}{L/R_{eff}}}$$

Da die Energie in der Spule prop. zu  $i_L$  ist, folgt: Der Strom durch eine Induktivität ist immer stetig.

## Maschenstromverfahren für transiente Vorgänge

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \quad u_R = Ri_R \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

- Ersetze Stromguellen durch Leerlauf, neue Elementarmasche.
- Weise jeder Elementarmasche Umlaufsinn zu
- Füge Stromquellen wieder ein, ergänze zusätzliche Maschenströme, die nur über eine Stromquelle fliessen und in Richtung des Stromes der Stromquelle weisen. Maschenstrom = Strom durch Stromquelle

- Aufstellen der Maschengleichungen mit Strom-Spannungsbeziehungen für R und L bzw. den unbekannten Kapazitätsspannungen
- Aufstellen der Strom-Spannungsbeziehung für Kapazitätsspannung mit Maschenströme als zusätzl. Gleichung

Die Anfangswerte der unbekannten Maschenströme erhält man dadurch, dassman für den Zeitpunkt  $t = t_0$  die Kapazität durch eine Spannungsquelle  $U_{C0}$  und die Induktivität durch eine Stromquelle  $I_{L0}$ 

## 5 Zeitabhängige Ströme und Spannungen

Strom-/Spannungsbeziehungen der Komponen-

$$u_R(t) = Ri_R(t), i_R(t) = u_R(t)\frac{1}{R}$$
 Widerstand

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$
,  $i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t)dt$ , Indukt.

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt, i_C = C \frac{du_C(t)}{dt}$$
 Kond.

**Wechselstrom:** Mittelwert des Stromes = 0Mischgrösse: Überlagerung einer Gleich- und einer

Wechselgrösse

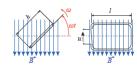
Sinusförmige Signale

$$\Phi = BA = Bhl\cos(\omega t)$$

$$\rightarrow u = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBhl\omega \sin(\omega t)$$

$$\hat{u} = NBhl\omega \rightarrow u = \hat{u}\sin(\omega t)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

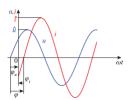


## 5.0.1 Phase und Phasenverschiebung

$$u = \hat{u}\sin(\omega t + \phi_u) \quad \phi_u > 0$$

$$i = \hat{i}\sin(\omega t + \phi_i) \quad \phi_i < 0$$

 $\phi = \phi_u - \phi_i$   $\phi > 0$  Phasenverschiebungswinkel



## 5.0.2 Zeitlicher Mittelwert des Betrages = Gleichrichtwert

$$|\vec{i}| = \frac{1}{T} \int_0^T |i| dt$$

$$|\bar{i}| = \frac{2}{\pi}\hat{i}$$
 Sinusförmig

#### 5.0.3 Effektivwert

Verluste einer zeitabhängigen Grösse:

Erzeugt ein periodisch zeitabhängiger Strom in einem Widerstand im Mittel die gleiche Wärmeleistung / Verluste wie ein Gleichstrom, so ist der Effektivwert des Stromes gleich dem Wert dieses Gleichstroms.

$$W \stackrel{p=i^2R}{=} \int_0^T p dt = \int_0^T i^2 R dt \to P = \frac{W}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt$$

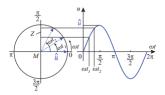
 $P_{DC} = I^2 R$  Wärmeleistung Gleichstrom

$$\stackrel{P_{DC}=P}{\Longrightarrow} I^2 R = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt \longrightarrow \boxed{I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}}$$

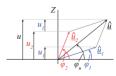
$$I = \frac{i}{\sqrt{2}}$$
 Sinusförmig

## 5.1 Zeigerdiagramme

Zeiger  $\hat{u}$ :



Oft wird für die Länge der Zeiger der Effektivwert verwendet. Man erhält Effektivzeiger, die um  $\sqrt{2}$ geringere Länge haben als die Spitzenwertzeiger. Der Vorteil der Zeigerdarstellung zeigt sich bei der Addition zweier phasenverschobener Wechselgrössen mit gleicher Frequenz.



Summen-Wechselspannung und Phasenwinkel:

$$u = u_1 + u_2$$
  $\phi$ 

$$u = \hat{u}\sin(\omega t + \phi_U)$$
  $\underline{U}' = Ue^{j(\omega t + \phi_U)}$ ,  $U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$ 

$$\underline{U}' = \underbrace{Ue^{j\phi_u}}_{\text{zeitunabhängig}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{zeitabhängig}}$$

$$ightarrow \underline{U} = Ue^{j\phi_u}$$
 Zeiger für sinusförm. Spannung u(t) 5.2.3 Kondensator im Wechselstromkreis

## 5.2 Einfache Wechselstromnetzwerke

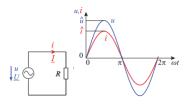
Es wird immer der Effektivwert verwendet und der Strom als Bezugsgrösse für den Phasenwinkel.

#### 5.2.1 Widerstand im Wechselstromkreis:

$$u = \hat{u}\sin(\omega t) = i = \frac{u}{R} = \frac{\hat{u}}{R}\sin(\omega t)$$
 in Phase   
  $\rightarrow \underline{I} = \frac{U}{R}$ 

 $Z_R = R = Wirkwiderstand$ 

$$\underline{Y}_R = \frac{1}{R} = G$$



#### 5.2.2 Induktivität im Wechselstromkreis:

$$i = \hat{i}\sin(\omega t) \rightarrow u = L\frac{di}{dt} = \underbrace{\hat{i}\omega L\cos(\omega t)}_{=\hat{i}\omega L\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})}$$

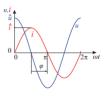
 $I = \frac{u}{cI}$  Effektivwert d. Stroms

$$X_L = \omega L$$
,  $[X_L] = \Omega$  Blindwiderstand/Reaktanz 
$$-\frac{1}{X_*} = B_L$$
 Blindleitwert/Suszeptanz

$$\underline{\underline{U}}' = L\frac{d\underline{I}'}{dt} \to \underline{\underline{U}} = \underbrace{\underline{j\omega L\underline{I}}}_{\text{Effekt.wert }\underline{U} = I\omega \underline{I}}$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$
  $\underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = jB_L$ 

Spannung eilt gegenüber dem Strom um  $90^\circ$  vor.



$$q = Cu \to idt = C du \to idt = C \frac{du}{dt}$$

$$u = \hat{u}\sin(\omega t) \rightarrow i = C\frac{du}{dt} = \omega C\hat{u}\cos(\omega t)$$

Spannung eilt gegenüber Strom um 90° nach.

 $I = \omega CU$  Effektivwert des Stromes

$$X_C = -\frac{1}{\omega C}$$
 Blindwiderstand / Reaktanz

 $B_c = \omega C$  Blindleitwert/Suszeptanz

$$\underline{I}' = C \frac{d\underline{U}'}{dt} \to \boxed{\underline{I} = \underbrace{j\omega C\underline{U}}_{\text{Effekt.wert } \underline{I} = \omega CU}}$$

$$\underline{Z}_{C} = \frac{1}{j\omega C}$$
  $\underline{Y}_{C} = j\omega C = jB_{C}$ 



Impedanz Z = Allg. Komplexe Ausdrücke Admittanz = Kehrwert von Impedanz

## 5.2.4 Reihen- und Parallelschaltung von **Impedanzen**

## Reihenschaltung

$$\underline{Z}_{ges} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Z}_{k} \text{ und } \underline{\underline{U}_{1}}_{2} = \underline{\underline{Z}_{1}}_{2} \text{ bzw. } \underline{\underline{U}_{1}}_{2} = \underline{\underline{Z}_{1}}_{2}$$

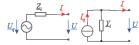
## Parallelschaltung

$$\underline{Y}_{ges} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Y}_{k} \text{ und } \underline{\underline{I}_{1}}_{\underline{I}_{2}} = \underline{\underline{Y}_{1}}_{\underline{Y}_{2}} \text{ bzw. } \underline{\underline{I}_{1}}_{\underline{I}_{ges}} = \underline{\underline{Y}_{1}}_{\underline{Y}_{ges}}$$

## Ersatzspannungsquelle

Die Quellenspannung  $U_a$  ergibt sich wie im Gleichstromkreis aus dem Leerlauf der Schaltung, d.h.  $|Z_a| \to \infty$  und die Ersatzinnenimpedanz  $Z_i$  aus der Leerlaufspannung und dem Kurzschluss-Strom  $I_{k}$ :

$$\underline{Z}_i = \frac{\underline{U}_q}{\underline{I}_k}$$



## 5.3 AC-Kreis

## 5.3.1 Induktivität und Reihendwiderstand

## Zeitbereich:

$$u = \hat{u}\sin(\omega t + \phi)$$
  $i = \hat{i}\sin(\omega t)$   $0 < \phi < 90^{\circ}$ 

$$\hat{u}\sin(\omega t + \phi) = Ri + L\frac{di}{dt} = R\hat{i}\sin(\omega t) + \omega L\hat{i}\cos(\omega t)$$

$$\phi = -\arctan\frac{\omega L}{R}$$
  $\hat{i} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$ 

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$
 Scheinwiderstand

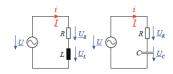
Z gibt nur das Verhätlnis der Amplituden / Effektivwerte an (nicht Zeitfunktion). Komplexe Darstel-

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L = R\underline{I} + j\omega L\underline{I}$$

$$\rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + i\omega L} = \frac{\underline{U}}{Z}$$

$$\underline{Z} = R + j\omega L$$
 Impedanz

$$\phi = \arctan \frac{U_L}{U_R} = \arctan \frac{\omega L}{R}$$



#### 5.3.2 Kondensator und Reihenwiderstand

$$\begin{split} \underline{U} &= \underline{U}_R + \underline{U}_C = \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)\underline{I} = \left(R - j\frac{1}{\omega C}\right)\underline{I} \\ &\rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{R - j\frac{1}{\omega C}}, \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \\ &\phi = -\arctan\frac{1}{\omega CR} \end{split}$$

## Frequenzabhängiger Spannungsteiler:

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_C = \underline{I} \frac{1}{j\omega C} = \frac{\underline{U}_1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \frac{1}{j\omega C}$$

$$\rightarrow \phi = -\arctan \omega RC \quad \boxed{\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{+(\omega RC)^2}}}$$

für Grenzfrequenz  $f_{\varphi}$  zwischen Durchlass- und Sperrbereich:





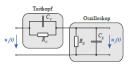
## 5.3.3 Frequenzkompensierter Spannungsteiler

$$\underline{Z}_E = \frac{R_E \frac{1}{j\omega C_E}}{R_E + \frac{1}{i\omega C}}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{Z}_E}{\underline{Z}_E + \underline{Z}_V} = \frac{R_E}{R_E + R_V \frac{1 + j\omega R_E C_E}{1 + j\omega R_V C_V}}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \stackrel{!}{=} \frac{R_E}{R_E + R_V} \stackrel{!}{=} \frac{1}{n} \rightarrow \boxed{\frac{R_E}{R_V} = \frac{C_V}{C_E}}$$

$$\rightarrow R_V = (n-1)R_E \quad \text{und} \quad C_V = \frac{C_E}{n-1}$$



## 5.3.4 Umwandlung von Reihen- und Parallelschaltung

Gleichsetzten der Admittanzen:

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{1}{R_1 + j\underline{X}_1} = \underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} - j\frac{1}{X_2}$$

$$R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} \quad X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1}$$



## 5.4 Leistung im Wechselstromkreis

**Ohmscher Widerstand:** 

$$u = \hat{u}\sin(\omega t) \quad i = \hat{i}\sin(\omega t)$$

$$p = ui = \hat{u}\hat{i}\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}\hat{u}\hat{i}[1 - \cos(2\omega t)]$$

$$p = \underbrace{UI - UI}_{\text{zeitl. Mittelwert}}\cos(2\omega t)$$

## Ohmscher Widerstand + Induktivität

$$u = \hat{u}\sin(\omega t + \phi)$$
  $i = \hat{i}\sin(\omega t)$ 

bzw.
$$u_R = \hat{u}_R \sin(\omega t)$$
  $u_L = \hat{u}_L \sin(\omega t + \pi/2)$ 

$$p_R = iu_R = \hat{i}\hat{u}\cos\phi\frac{1}{2}(1-\cos(2\omega t))$$

$$p_L = iu_L = \hat{i}\hat{u}\sin\phi\sin(\omega t)\cos(\omega t)$$



## Allg. Wechselstromverbraucher Z

$$u = \sin(\omega t + \phi)$$
  $i = \hat{i}\sin(\omega t)$ 

$$p = ui = \hat{u}i\sin(\omega t + \phi)\sin(\omega t)$$

$$p = \frac{1}{2} \hat{i} \hat{i} [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] = UI \cos \phi - UI \cos(2\omega t + \phi)$$

 $P = UI \cos \phi$  Wirkleistung (zeitl. Mittelwert)

#### 5.4.1 Blindleistung:

Obiges Beispiel mit Kondensator:

$$p = UI\cos\phi - UI\cos(2\omega t + \phi) \stackrel{\phi=90^{\circ}}{=} -UI\cos(2\omega t + 90^{\circ})$$

Zeitlicher Mittelwert ist 0, Kondensator nimmt Energie im elektrischen Feld auf und entlädt sich (und liefert Energie an Quelle).

$$Q = UI \sin \phi$$
 Blindleistung

- Induktiver Verbraucher:  $Q = +UI\frac{U^2}{\omega L} = I^2\omega L > 0$  da  $\phi > 0$
- Kapazitiver Verbraucher:  $Q = -UI = -U^2 \omega C = -I^2 \frac{1}{\omega C} < 0$  da  $\phi < 0$

## 5.4.2 Scheinleistung

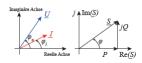
$$S = UI$$
 Scheinleistung:

$$\cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{\text{Wirkleistung}}{\text{Scheinleistung}}$$
 Leistungsfaktor

$$P = S\cos\phi, Q = S\sin\phi, \quad \rightarrow S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\underline{S} = \underline{UI}^* = Ue^{j\phi_u}Ie^{-j\phi_i} = Se^{j(\phi_u - \phi_i)} = Se^{j\phi}$$

$$\rightarrow \underline{S} = S\cos\phi + jS\sin\phi \rightarrow \boxed{\underline{S} = P + jQ = \underline{UI}^*}$$



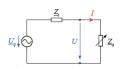
### 5.4.3 Leistungsanpassung

$$\underbrace{\underline{Z_i} = R_i + jX_i}_{\text{Innenimpedanz}} \quad \underbrace{\underline{Z_a} = R_a + jX_a}_{\text{Verbraucher}}$$

$$|\underline{I}| = \frac{|\underline{U}_q|}{|\underline{Z}_i + \underline{Z}_a|}$$

$$P = I^{2}R_{a} = \frac{U_{q}^{2}R_{a}}{(R_{i} + R_{a})^{2} + (X_{i} + X_{a})^{2}}$$

$$\to X_{i} = -X_{a} \to \boxed{Z_{a} = Z_{i}^{*}}$$

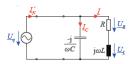


#### 5.4.4 Blindleistungkompensation

Strom unterteilt sich in Wirkstrom und Blindstrom.

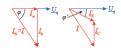
$$\underline{I} = \underline{I}_W + \underline{I}_b$$

Der Blindstrom verursacht die pendelnde Blindleistung. Dadurch entstehen in den Verbindungsleitungen Ohmsche Verluste. Der Blindstrom kann durch Hinzuschalten eines Kondensators reduzierte werden:



$$I_C = I_W \tan \phi - I_W \tan \phi'$$
  $\phi' = \text{Ges.leist.fakt.}$ 

$$I_W = I\cos\phi, I_C = U\omega C \rightarrow C = \frac{I_C}{\omega U}$$



## 6 Filter und Schwingkreise

## 6.0.5 Tiefpass Filter

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_1}{R + j\omega} \to \underline{U}_2 = \underline{I}R = \underline{U}_1 \frac{R}{R + j\omega L}$$

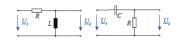
$$\phi = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) \text{ und} \boxed{\frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}}$$



## 6.0.6 Hochpass Filter

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_1}{R + j\omega L} \to \underline{U}_2 = \underline{I}j\omega L = \underline{U}_1 \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) \rightarrow \boxed{\frac{U_2}{U_1} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}}$$



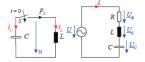
### 6.0.7 RLC-Serienschwingkreis

Nach Schliessen von S beginnt Strom i zu steigen. Während  $u_c$  sinkt und i steigt, wird Energie vom Kondensator in die Spule übertragen. Ist C nahezu entladen, erreicht i sein Maximum. Die Selbstinduktionsspannung treibt den Strom in die gleiche Richtung weiter, s.d. C in umgekehrte Richtung aufgeladen wird.

Schwingkreis = mind. 1 Kapazität, mind. 1 Induktivität.

Gespeicherte Energie:

$$w(t) = w_C(t) + w_L(t) = \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2 = const$$



$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = (R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C})\underline{I} = \underline{ZI}$$

Resonanzfrequenz  $f_r = \omega_r/(2\pi)$ 

$$\omega_r L - \frac{1}{\omega_r C} = 0 \to \boxed{\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

Spannungsüberhöhung bei Resonanzfrequenz: Güte Q = Verhältnis von gesamter gespeicherten Energie  $W_{ges}$  zu den ohmschen Verlusten  $\Delta W$ :

$$Q_S = \frac{2\pi W_{ges}}{|\Delta W|} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{R\omega C} \approx \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

Maxima von Spulen- und Kondensatorspannung (neben  $\omega_r$ ):

$$\frac{U_L}{U} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\stackrel{d u_L}{\longrightarrow} \omega_{C,L} = \omega_r \left( \sqrt{1 - \frac{d_s^2}{2}} \right)^{\pm 1} \quad d_s = \frac{1}{Q_S}$$

#### 6.0.8 RLC-Parallelschwinkreis

$$\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L + \underline{I}_C = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right)\underline{U} = \underline{Y}\underline{U}$$

$$\rightarrow \underline{Y} = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) \quad \text{Admittanz}$$

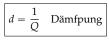
$$\omega_r L - \frac{1}{\omega_r C} = 0 \rightarrow \boxed{\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_r}$$

Die Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises ist identisch mit der Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises.

Ströme  $\underline{I}_C, \underline{I}_L$  können bei Resonanz höhere Werte als Gesamtstrom I annehmen.

$$Q_P = \frac{2\pi W_{ges}}{|\Delta W|} = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{\omega_r C}{1/R} = \frac{1/\omega_r L}{1/R} \approx \frac{I_l}{I} = \frac{I_C}{I}$$

*I*<sub>L</sub> und *I*<sub>C</sub> sind Stromeffektivwerte.





## Stromquelle

- $f \rightarrow 0$ : gesamter Strom fliesst durch Induktivität, da  $X_l = \omega L \rightarrow 0$
- $f \to \infty$ : gesamter Strom durch Kapazität, da  $|X_C| = \frac{1}{\omega C} \to 0$
- $f = f_r$ : gesamter Strom durch Widerstand mit  $i_L = -i_C$

Maxima von Spulen- und Kondensatorstrom (neben  $\omega_r$  ):

$$\frac{I_C}{I} = \frac{\omega C}{|\underline{Y}|} = \frac{\omega C}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}}$$

$$\stackrel{dI_C}{\longrightarrow} \omega_{L,C} = \omega_r \left(\sqrt{1 - \frac{d_p^2}{2}}\right)^{\pm 1}$$

# 6.1 Ersatzschaltbilder realer Bauelemente

## 6.1.1 Parasitäre Effekte bei Spulen

Spulengüte  $Q_L$  und Verlustfaktor d:

$$Q_L = \frac{\omega L}{R} \qquad d = \tan \delta = \frac{R}{\omega L}$$

$$\delta = 90^{\circ} - \phi$$
 Verlustwinkel $\delta$ 

Spule mit Eisenkern: Zusätzliche Hystereseverluste (realisiert mit Parallelschaltung von  $R_{Fe}$ ); diese sind

ca. proport. zur Amplitude der Flussdichte, welche über Selbstinduktion direkt mit der Spnnung gekoppelt ist.

**Wicklungskapazität:** Oberhalb der Resonanzfrequenz dominiert der Einfluss der Kapazität; Spule kann nicht als Induktivität genutzt werden.

Man versucht, die parasitäre Kapazität zu verhindern (z.B. mit einlagigen Spulen )



## 6.1.2 Parasitäre Effekte bei Kondensatoren

Kondensator mit Dielektrikum weist kleiner **Leckstrom** auf (Parallelwiderstand  $R_P$ ).

$$Q_L = \frac{\omega L}{R}$$

$$d = \tan \delta = \frac{R}{\omega L}$$
 Verlustwinkel

$$d = \tan \delta = \frac{1/R}{\omega C}, \quad C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/s$$

$$\rightarrow d = \tan \delta = \frac{\kappa}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad R = \frac{s}{\kappa A}$$

 $\kappa$  = Leitfähigkeit, s = Plattenabstand.

Umpolarisierungsverluste durch Wechsel der Polarisationsrichtung der Dipole ( $R_{ESR}$ ).

Wechselstrom erzeug int Zuleitungen magnetisches Feld. ( $L_{ESL}$ )

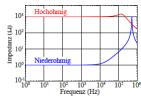
Der Parallelwiderstand macht sich im Bereich niedriger Frequenzen bemerkbar, wo  $X_C = -\frac{1}{\omega C}$ . Die Serieninduktivität bildet mit der Kapazität C einen Serienschwingkreis. Im Bereich der Resonanzfrequenz limitiert dabei der Serienwiderstand die minimale Impedanz.



#### 6.1.3 Parasitäre Effekte bei Widerständen

Niederohmige Lastwiderstände haben grosse parasitäre Induktivität (Eigeninduktivität L, Verringerung durch bifiliare Wicklungen  $\rightarrow$  parasitäre Eigenkaperhöht sich), parasitäre Kapazität C (Eigenkapazität) zwischen Drähten

Niederohmig + kleine Betriebsfrequenz → parasitäre Eigenkapazität vernachlässigbar



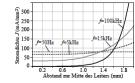
Der Wirkwiderstand erhöht sich mit zunehmender Frequenz, weil:

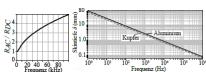
Der im Leiter fliessende Wechselstrom erzeugt ein magnetisches Wechselfeld  $H_{\varphi}$ ; Dieses H-FEld rufct einen veränderlichen magn. Fluss durch  $F_1$  hervor. Der veränderl. Fluss induziert ein E-Feld bzw. eine Spannung. Deshalb fliesst im Leiter ein zusätzl. Strom mit Stromdichte J im Kreis:

**Wirbelstrom**: Stromdichte in der Mitte wird abgeschwächt und am Rand verstärkt.

#### 6.1.4 Skin-Effekt

Bei sehr hohen Frequenzen fliesst der Strom nur in einer dünnen Schicht an der Leiteroberfläche. Stromverteilung im Leiter mit Radius 2mm:





## 6.1.5 Proximity Effekt

Liegt neben Leiter A ein Leiter B, erzeugt der zeitlich veränderliche Strom  $I_Z$  durch A ein magnetisches Wechselfeld  $H_{\varphi}$  durch  $F_1$  in B. Es wird ein E-Feld in B induziert. Es fliesst ein Wirbelststrom in B. Der Gesamtstrom in B ändert sich aufgrund des induzierten Stromes nicht (es ändert sich nur die Stromverteilung).

**Optimaler Leiterdurchmesser:** Bei Vergrösserung des Leiterdurchmessers:

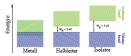
- verringern sich Verluste durch Skin-Effekt (obwohl zusätzl. Verluste durch Skin-Effekt), da Fläche F<sub>1</sub> vergrössert wird und DC-Widerstand sinkt. AC-Widerstand nimmt mit ab mit zunehm. Durchmesser.
- steigen Verluste durch Proximity Effekt, da Fläche, in der Wirbeströme induziert werden, zunimmt.

Verdrillen von dünnen Einzelleitern erlauben es die Skin-/Proximity-Effekt Verluste in bestimmten Frequenzbereichen zu reduzieren.

## 7 Halbleiter Bauelemente

Im Valenzband ist jedes Elektron an das zugeh. Atom gebunden, im Leitungsband ist es frei. Für Halbleiter gilt:

Dem Elektron muss die sgn. Bandlückenenergie  $W_g$  zugeführt werden. ( $W_g < 5eV \rightarrow$  Halbleiter,  $W_g > 5eV \rightarrow$  Isolator).



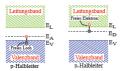
#### 7.0.6 Dotierung

- Generation: Elektron ins Leitungsband → hinterlässt Loch
- Rekombination: Elektron füllt Loch auf

Zur Erhöhung der Leitfähigkeit wird der SI-Kristall mit 3-5-wertigen Fremdatomen dotiert.

**n-Halbleiter:** Dotierung mit 5-wertigem Element (Donator): 5. Elektron ist frei (es gelangt vom Donatorniveau ins Leitungsband). Das zurückbleibende Atom ist positiv geladen.

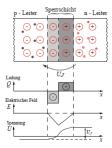
**p-Halbleiter:** Dotierung mit 3-wertigem Element (Akzeptor). Ein Elektron fehlt; dieses wird durch ein benachbartes Elektron, das auf Akzeptorniveau  $E_A$  angehoben wird, ergänzt. Das Atom ist negativ geladen und es ensteht ein freies Loch.



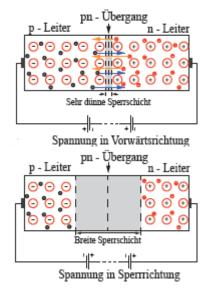
## pn-Übergang

p-Leiter und n-Leiter grenzen aneinander; zu Beginn sind sie ungeladen.

Diffusion = Bewegung von Ladungsträgern (Elektronen aus n-Leiter in p-Leiter). Durch die fehlenden Ladungsträger resultiert ein E-Feld (  $\rightarrow$  Diffusionsspannung  $U_I$ , abhängig von Temp. und Dotierungsgrad). Die in den p-Leiter diffundierten Elektronen und die in den n-Leiter diffundierten Löcher rekombinieren, s.d. hochohmige Verarmungszone(Sperrschicht, Raumladungszone) entsteht (dort: keine freie Ladungsträger).



## pn-Übergang mit äusserer Spannung:



**Diode:** Bauelement bestehend aus pn-Übergang. Typische I-U-Kennlinie:

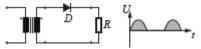
 $u_D:i_D>0$ : Durchlassbereich mit Durchlassstrom ; Wird Spannung umgedreht, arbeitet die Diode im Sperrbereich.



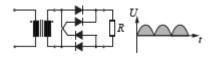


#### 7.0.7 Ungesteurte Gleichrichter

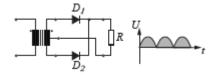
Gleichrichter wandeln Wechselspannung(-strom) in Gleichspannung (-strom) um. **Einwegrichter:** richtet nur eine Halbwelle



Brückengleichrichter (Zweiweggleichrichtung): 4 Dioden:



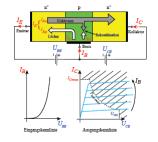
Mittelpunktrichter: für hohe Ausgangsströme



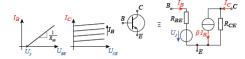
## 7.0.8 Bipolartransistor

Die 3 Anschlüsse eines Bipolartransistors werden Kollektor (C), Basis (B), Emitter (E). Die beiden pn-Übergänge werden mit EB (Emitter Basis) bzw. CB (Kollektorbasis) abgekürzt. Mit einer positiven Spannung zwischen Kollektor & Emitter wird die Raumladungszone an EB abgebaut, an CB vergrössert. Wird zwischen Basis und Emitter eine positive Spannung angelegt, wird EB leitend (Elektronen vom Emitter in Basisschicht). Da die Basisschicht sehr dünn ist, werden meisten Ladungsträger in Kollektor injiziert (Elektronen fliessen vom Emitter zum Kollektor). Der Bipolartransistor ist stromgesteuert und es gilt ca.:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \approx 5...1000$$
 Stromverstärkung



## Annäherung der nichtlinearen Kennlinien:

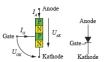


Widerstand  $R_{CE}$  modelliert Steigung der Ausgangskennlinie (Spannungsgefälle).

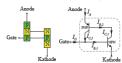
Das ESB gilt nur, wenn  $I_C$  und  $I_B$  fliessen können und in Reihe zur CE-Strecke eine Versorgungsspannung vorhanden ist.

## 7.0.9 Thyristor

Ein Thyristor besteht aus 3 pn-Übergängen und hat einen Anoden-, Kathoden-, Gate-Anschluss. Im Grundzustand sperrt die Anoden-Kathoden Strecke. Die AK-Strecke kann durch einen Gatestrom  $I_G>0$  für  $U_{AK}>0$  eingeschaltet werden. Die AK-Strecke bleibt nach Einschalten auch ohne  $I_G$  leitend, solange der Strom  $I_A$  nicht den sgn. **Haltestrom**  $I_H$  unterschreitet.



**Einschalten:** Mit  $I_G > 0$  wird im parasitären npn-Trans. ein um die Stromverstärkung B grössere Kollektorstrom  $I_{C,1}$  hervorgerufen ( $I_{C,1} = I_{B,2} \rightarrow \text{pnp-Trans.}$  wird eingeschaltet  $I_{C,2} = i_{B,1}$ ).

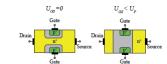


**Ausschalten:** Gelöscht/Ausgeschaltet, wenn  $I_A < I_H$ . Nach dem Löschen muss **Freiwertezeit**  $t_q$  gewartet werden, bevor die Spannung  $U_{AK}$  wieder positiv wird (sonst schaltet Thyristor wieder von alleine ein).

#### 7.0.10 Feldeffekt(Unipoarer)-Transistor JFET

FeldEffektTransistor (JFET=junction FET): besteht aus Kanal aus Halbleitermaterial; pn-Übergang mit Raumladungszone (RLZ).

- $U_{GS} = 0 \rightarrow U_{DS} > 0$ : Strom fliesst
- $U_{GS} < U_P \rightarrow I_D \approx 0$ : Pinch-Off Spannung



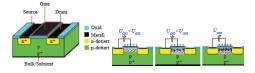
JFET ist spannungsgesteuert und selbstleitend.

## 7.0.11 MOSFET (=Metal-Oxid Halbleiter FET)

Gate ist durch eine dünne Oxidschicht vom Kanal elektrisch isoliert.

Funktion: Bei Anlegen einer positiven  $U_{GS}$  wird die Kapazität (Gate, Dielektrikum, Bulk/Source) aufgeladen. Durch das E-Feld wandern Minoritätsladungsträger (Elektronen) (im Substrat (grün)) an die Grenze Substrat / Isolierschicht und rekombinieren mit den Majoritätsträgern (Löcher); lokale Verdrängung der Majoritätsladungsträger (Verarmung). Ab bestimmter Spannung  $U_{th}$  ist Verdrängung so gross, dass sie nicht mehr für Rekombination zur Verfügung stehen. Es kommt zu einer Ansammlung Minoritätsladungsträgern, wodurch das p-dotierte Substrat nahe der Isolierschicht n-leitend wird (Inversion).

Bei  $U_{GS} = 0$  leitet der MOSFET nicht; selbstsperrend



## 7.0.12 IGBT

Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode: Vorteile des Bipolartransistors (gutes Durchlassverhalten, hohe Sperrspannung, Robustheit) und des FETs (nahezu leistungslose Ansteuerung).

Solange  $U_{GE}$  unterhalb Schwellenspannung  $U_{th}$  des FETs ist, befindet sich IGBT im Sperrgebiet. Ist  $U_{GE}$  genügend gross wirkt er wie der MOSFET; unterhalb des Gates bildet sich ein leitender n-Kanal; dieser ermöglicht den Elektronentransport vom Emitter in die Epitaxieschicht. Der pn-Übergang ist in Durchlassrichtung geschaltet; aus dem  $p^+$  Substrat werden Löcher in die Epitaxieschicht injiziert ( $\rightarrow$  Elektronen-Lochplasma, muss bie jedem Umschaltvorgang aufbzw. abgbaut werden)

